

# 第29回 総研セミナー開催案内

下記のとおり「総研セミナー」を開催いたします。  
本セミナーには、本学の教職員はもちろん学生、どなたでも自由に参加  
できますので、是非ご参集ください。

## 記

日 時:平成21年7月23日(木)15時00分～17時00分

場 所:総合研究所コンファレンスホール

話題提供:①文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業  
『次世代LSIに向けた新機能シリコン系ナノ電子・光・  
スピンデバイスの創出』の概要

シリコンナノ科学研究センター 丸泉 琢也

②『革新的Geチャネルデバイスの開発』

シリコンナノ科学研究センター 澤野憲太郎

③『Current-injected Si-based light emitting devices  
based on Ge dots in optical microcavities』

シリコンナノ科学研究センター 夏 金松



お問い合わせ先:総合研究所事務室

TEL:03-5706-3111 FAX:03-5706-3786

<http://www.tcu.ac.jp/ARL/>